## 実験力学の援用による数値応力解析の高度化に関する研究 ーデジタル画像相関法の利用-

山口 篤志\*1,山際 謙太\*1,本田 尚\*1,佐々木 哲也\*1

産業機械の破損によって被災者が出るなどの災害が発生した場合,災害の発生原因究明や再発防止対策を目的 として,数値解析が利用される.数値応力解析の中で,特に有限要素解析は,破損原因となった箇所を視覚的に 捉え,破損原因の究明に有効である.しかし,有限要素解析は解析モデル作成に多大な労力と時間が必要なだけ でなく,実構造物の応力分布を得るために,実働荷重や境界条件を正確に決定することは困難である.一方で, 有限要素解析による変位分布が,実験力学によって得られた変位分布と一致するように,有限要素解析の荷重境 界条件を決定することで得られる応力分布は,妥当性のある境界条件によって得られた解析解として,荷重入力 のみの数値解析に比べて高度化が図れる.近年,CCD カメラや画像処理技術の向上の背景を受け,デジタル画 像相関法(DIC)と呼ばれる,変形前後のデジタル画像を用いて,撮影された範囲における変位分布が取得できる 方法が注目されている.本稿では,DIC を利用して実荷重を受ける構造物の変位分布を取得し,得られた変位情 報を有限要素解析に援用することで,構造物の実際の変形を考慮した数値応力解析が行えることを報告する. *キーワード:*デジタル画像相関法(Digital Image Correlation, DIC),有限要素解析,キャリブレーション

### はじめに

クレーンをはじめとする建設機械やプレス機をはじめ とする工作機械などの多種多様な産業機械が破損するこ とによって被災者が出るなどの災害が発生した場合、災 害発生の原因究明、または同種災害の再発防止対策を目 的として,実験力学や数値解析を利用した調査が行われ る. その中で、有限要素解析などの数値解析は、破損原 因となった箇所を視覚的に捉えることが可能であり、破 損原因の究明に貢献している<sup>1),2)</sup>.しかし、有限要素解 析を実行するにあたり,解析モデルの作成に多大な労力 と時間が必要となる.また、実構造物の応力分布を得る ために,実稼働荷重や境界条件を正確に決定することは 困難である<sup>3)</sup>. 解析モデル作成の負担を軽減させる方法 として、評価対象部位(例えば、破損部)近傍のみの解析 モデルを作成し,評価対象部位近傍の応力状態を推定す る方法があるが、全体解析モデルに比べて荷重境界条件 の設定がより複雑になる.一方で、適切な荷重境界条件 を設定するためには、実験力学で得られた構造物などの 変位分布などを利用すればよい.実験力学によって得ら れた変位分布が一致するように、数値応力解析における 荷重境界条件が決定された数値応力解析によって得られ る応力状態は、妥当性のある境界条件によって得られた (実験力学によって得られた変位分布を有した)数値応力 解析の解として有効であると考えられる.

これまで,実験力学における構造物の応力測定には, 赤外線応力画像法<sup>3),4)</sup>や光弾性法<sup>5),6)</sup>などが用いられて きた.赤外線応力測定法は,物体に作用している応力の

*1	労働安全衛生総合研究所 機械システム安全研究グループ					
	連絡先:〒204-0024 東京都清瀬市梅園 1-4-6					
	労働安全衛生総合研究所 機械システム安全研究グループ					
	山口篤志					
	E-mail: yamaguchi@s.jniosh.johas.go.jp					

変動やき裂先端の位置や応力拡大係数の推定が可能であ るが,被測定物周囲の環境および荷重の周波数によって は,物体の熱伝導や物体表面からの熱伝達の影響により, 応力計測を十分な精度で行うことができないといった報 告がある<sup>4,7</sup>. また,光弾性法は物体の内部の応力状態 を調査する手法として有効であるが,可視光を透過させ る材料が必要 <sup>50</sup>である.不透明な材料に光弾性皮膜を貼 り,応力状態を調査する方法もあるが,光弾性皮膜の厚 さは測定精度に影響するだけでなく,厚さが薄すぎると 皮膜が破損する<sup>60</sup>,などの懸念がある.さらに,実験力 学における構造物の変位やひずみ測定には,ひずみゲー ジを貼付する方法が広く行われているが,貼付した箇所, いわゆる局所的な箇所の計測しか行えなく,変形が大き い場合はひずみゲージの剥離や切れが発生する.

一方で、近年、CCD カメラや画像処理技術の向上の 背景を受け,構造物の変位を計測する方法として,デジ タル画像相関法<sup>8),9)</sup>が注目されてきている.デジタル画 像相関法では、CCD カメラやデジタルカメラにより得 られたデジタル画像を利用する.変形前のデジタル画像 と,変形後のデジタル画像を用いて,数値解析を行うこ とにより, 撮影された範囲における変位量やひずみ量の 分布やその方向, ひいては局所的な変位やひずみを取得 できる.画像の変化から変形の状態を検出できることか ら,非接触かつ広範囲に変位測定が可能となっているだ けでなく、材料を選ばずに変位測定が行える. さらに、 デジタル画像相関法によって得られた変位分布を元に, 有限要素解析において荷重境界条件を適切に設定すれば, 構造物の応力状態を得ることが可能となる. 有限要素解 析により得られる応力状態は、構造物内部の応力状態を 確認することができ、赤外線応力測定など部材表面の応 力状態のみ得られる測定方法よりも、有効と考えられる.

そこで本稿では,デジタル画像相関法を利用して実荷 重を受ける構造物などの変位情報を取得し,さらに,得



(a) 変形前の画像

(b) 変形後の画像

図1 DIC におけるサブセットの検出

られた変位情報を有限要素解析に援用し、応力分布を取 得した.デジタル画像相関法と有限要素解析を利用して、 構造物における実際の変形が考慮された応力分布が得ら れることを報告する.

## デジタル画像相関法による変位およびひずみの計測 デジタル画像相関法の概要

デジタル画像相関法は、Digital Image Correlation method と英訳され、DIC<sup>90</sup>や DICM<sup>90</sup>と呼ばれる. デジ タル画像相関法(以下,DIC)では、CCDカメラやデジタ ルカメラ(以下,撮影装置)により,測定対象物の変形前 における状態を基準画像として撮影し,その後,例えば 負荷を受ける同対象物の同じ画像を取得する.変形前後 の画像から得られる輝度値の相関を計算することにより, 撮影された範囲における面内の変位量の分布,およびひ ずみ量の分布を求めることができる.なお、1台の撮影 装置から得られた変形前後の画像を用いた場合は、2次 元の変位量やひずみ量の分布が得られ、2台以上の撮影 装置から得られた変形前後の画像を用いた場合は、3次 元の変位量やひずみ量の分布が得られる.

DIC では、図1(a)に示すような、変形前の基準画像 において撮影されたランダムパターンにおいて、サブ セットと呼ばれる任意の大きさの画素の領域を決定する. 次に、図1(b)に示すような変形後の画像と比較(以下, パターンマッチング)することで、サブセットの変位や 回転などが計算される.なお、図中のサブセットは1枠 だけで示しているが、実際は画像全体に適用され、各サ ブセットの変位などの情報が計算されることで、変形前 後における画像全体の変位などの情報が計算される.撮 影装置が2台以上の場合は、これに奥行き方向の要素が 加わり、画像全体における3次元方向の変位量やひずみ 量が計算される.

**DIC** の測定原理は,論文など<sup>9),10),11)で報告されている.本稿においては,実験力学で使用する **DANTEC**</sup>

**DYNAMICS** 製 **Q400** system<sup>12), 13)</sup>における原理に則っ ている. 測定対象物の変形前後の画像のパターンマッチ ングにおいては,以下の式(1)~式(4)により,S が最小 化される値が計算され,輝度値のマッチングが実行され る.

$$S = \sum_{x,y} (G_{t}(x_{t}, y_{t}) - G(x, y))^{2}$$
(1)

$$G_{t}(x_{t}, y_{t}) = g_{0} + g_{1}G(x_{t}, y_{t})$$
(2)

$$x_1 = a_0 + a_1 x + a_2 y + a_3 x y \tag{3}$$

 $y_1 = a_4 + a_5 x + a_6 y + a_7 x y \tag{4}$ 

ここで、S は変形前後のサブセット内の輝度値の差, G(x, y) は変形前画像のサブセット内の摩標(x, y)にお ける輝度値, G<sub>t</sub>(xt, yt) は変形後画像の座標(xt, yt)にお ける輝度値である.また、(go, g1)は撮影パラメータ, ai はアフィン変換パラメータを表している <sup>12), 13)</sup>.

前述したように,被測定対象物が2台の撮影装置に よって異なる方向から撮影される場合,3次元の面外変 形の測定が可能となる<sup>10)</sup>.被測定物上の座標位置は各 撮影装置における仮想投影面の座標に置き換えられる. 2台のカメラの相対的な位置,レンズの倍率およびすべ ての撮影パラメータが既知である場合,空間内の任意の 箇所の3次元絶対座標を計算することが可能となる.

図 2 は 2 台の撮影装置で測定している状況を示してい る.測定対象物の空間座標系を(x, y, z)とし,仮想投影 面の座標系を(u, v)で表している.点 P は測定対象物上 の点,点 O<sub>A</sub>, O<sub>B</sub>はそれぞれ撮影装置 A, B の投影中心点, 点 P<sub>A</sub>, P<sub>B</sub>は点 P の仮想投影面上の点である.ここで,  $(u_A, v_A), (u_B, v_B)$ を決定し,空間内の任意の箇所の 3 次元座標を計算するためには,撮影装置間の相対的な位 置,レンズの倍率および諸々の撮影パラメータを得る必 要があり,これらはキャリブレーション作業により決定 される<sup>11)</sup>.



図 2 DIC による三次元形状および変位測定の原理<sup>11),13)</sup>

#### 2.2 キャリブレーション作業

図3に示すように、キャリブレーション作業は両方の 撮影装置でキャリブレーションターゲット(以下、ター ゲット)を同時に撮影することによって行われる.本稿 において、実験力学で使用される Q400 system 用の ターゲットは、既知の幾何形状を有するチェスパターン となっている.ソフトウェア上ではターゲット上の四角 形の角、および中心付近にある 3 つの円形によって、 ターゲットの中心と X, Y, Z 方向が定義される.キャリ ブレーション作業において、これら特徴点は PC モニタ 上で自動的に検出される.なお、Q400 system におけ るキャリブレーション作業では、測定結果において一定 の精度を確保するために、ターゲット上の四角形の角の 検出率(以下、必要マーカー率)が最低でも 50%検出され ていること、キャリブレーションに使用する画像が 5 枚 以上使用することを推奨している.

#### 2.3 DIC による変位量の取得

図4にDICによる変位量の測定フローチャートを簡 易的に示す<sup>10)</sup>.2台の撮影装置を使用するステレオ法で は、2.2で述べたキャリブレーション作業を実施するこ とで、各撮影装置の内部パラメータの決定およびグロー バル座標系に対する外部パラメータ(撮影装置の位置お よび向きの情報)が決定される.次に、撮影された変形 前の左右のカメラのパターンマッチングなどを行い、変 形前の3次元形状を計算し、同様に変形後の3次元形状 を計算する.その後、変形前後の画像からパターンマッ チングを行い、サブセットの変位や回転など大きさを計 算することで、3次元方向の変位量を計算することが可 能となる.

## DICによる変位およびひずみ計測に及ぼす影響 キャリブレーション画像の影響

本稿では, DIC により得られた変位分布を有限要素 解析(以下, FE 解析)に援用することを目的としており, 荷重を受ける構造物の変位量を利用することから,3次 元の変位量が測定可能となるよう2台の撮影装置を用い ることとした.

3 次元の計測における各撮影装置の内部パラメータお よびグローバル座標系に対する外部パラメータは測定精 度に影響することから,重要な要素である.したがって, 2 台のカメラを利用して,精度良く変位量を得るために



(a) マーカー率 100%
 (b) マーカー率 50%未満
 図 3 キャリブレーションの様子



図4 DICにおける変位測定のフローチャート<sup>10)</sup>

は、図3で示したようなキャリブレーション画像を複数 枚使用する必要がある.キャリブレーション画像の精度 は DIC における変位の測定精度に影響し、真値に対す る誤差として影響する.そこで、キャリブレーションに 使用する画像において、撮影枚数と必要マーカー率を変 化させ、キャリブレーションに使用する画像が、変位測 定精度におよぼす影響を調査した.

本稿では、図5に示すような切欠きを有する3点曲げ 試験片を使用した. 試験片の材料はPVC-U(無可塑ポリ 塩化ビニル)である. 次に、図6に示すように,試験片 の表面側はDICにより変位量を測定するため,黒色ス プレーによりランダムパターンが形成されている.一方, 試験片の裏面側は、切欠き先端の変位量を測定するため、 切欠き先端にはピアノ線が取り付けられており、ピアノ 線の変位量を Keyence 社製レーザ変位計 LS-7070によ り測定した.

図 7 に試験概略図を示す. 試験は 3 点曲げ試験であ り,支点間距離は100 mmである. 試験片の表面側は, DIC による変位測定のための試験構成であり,2 台の撮 影装置と制御装置,解析用の PC で構成されている. 一 方,試験片の裏面側は,ピアノ線がレーザ変位計のレー ザ光を遮蔽するように,レーザ変位計が設置されている. 変位表示器では,ピアノ線の移動量が表示される. 図中 の荷重は,初期荷重を20 N として,10 N ずつ負荷を上 げ,250 N まで負荷した.250 N 到達後は10 N ずつ,





(a) 表面側



(b) 裏面側図 6 切欠きを有する 3 点曲げ試験片

20 Nまで除荷した. 初期荷重 20 Nは,治具などによる 遊び影響を除去するために負荷する.次に,表1にDIC における撮影条件およびキャリブレーション条件を示す. サブセットサイズは 21×21 pixel であり,キャリブ レーションに使用する画像枚数を5枚から25枚まで5 枚ずつ変化させ,且つキャリブレーションにおける必要 マーカー率の下限値を50,70%,90%,100%と変化させ た.なお,例えば,必要マーカー率70%とした場合, 使用されるキャリブレーション画像のマーカー率は 70%から100%のものとなる.

図 8 に DIC により計測された Y 方向の変位分布を示 す.変位の分布は、20 N の荷重を負荷された際の画像 と 250 N の荷重を負荷された際の画像から計算された ものである.切欠近傍の変位が最も大きく、-0.64 mm であった. (a), (b)ともに、画像の両端の計測が行われて いない.これは、撮影装置の焦点距離による影響であり、 両端の画像はぼやけてしまっていることから、ランダム パターンの変化を解析することができなかった箇所とな る.このことから、2 台の撮影装置の角度を広く取りす ぎると、両者の撮影画像の差異が大きくなり、ひいては 計測領域が狭まることから撮影装置の角度の設定には留 意が必要である.

図9は必要マーカー率およびキャリブレーションに使 用する画像枚数を変化させ、切り欠き先端の変位を計測



表1 撮影条件およびキャリブレーション条件

シャッタースピード	10 msec
F值	8
サブセットサイズ	21×21 pixel
キャリブレーション 画像枚数	5, 10, 15, 20, 25
必要マーカー率	50%, 70%, 90% 100%





(a)カメラA側
 (b) カメラB側
 図8 DICにより計測された変位分布
 (20 N と 250 N の荷重が負荷された際の画像から計算)

したものを示している. 横軸は切り欠き先端のY方向の 変位, 縦軸は荷重である. 図 9 (a)は必要マーカー率 50%のときのキャリブレーション画像5枚および25枚 使用した際の DIC により計測された変位量,および レーザ変位計により計測された変位量の挙動を示してい る. 図 9 (b)は必要マーカー率 100%のときのキャリブ レーション画像5枚および25枚使用した際のDICによ り計測された変位量、およびレーザ変位計により計測さ れた変位量の挙動を示している. 必要マーカー率, キャ リブレーション画像の枚数に関わらず、DIC で計測さ れた変位量が、レーザ変位計で計測された変位量と比べ て若干大きめに出ているが、200N以上においては、よ く一致している. 図 9(a)においては、キャリブレーショ ン画像の枚数による差異は見られなかったが、図9(b)に おいてはキャリブレーション画像枚数が多いほうが計測 される変位量が大きくなる傾向が見られ、最大荷重 250 Nにおいては、レーザ変位計により計測された変位量と



の影響

よく一致した. 200N未満の荷重において, DICにより 計測された変位量が,レーザ変位計により計測された変 位量と差異が現れた要因として,試験片の変位量に対し てサブセット領域が大きいことが原因と考えられる. DIC による計測においては,変位量が小さいほど,使 用するキャリブレーションに使用するターゲットのパ ターンを小さくし,また,測定対象領域のランダムパ ターンをより細かく,さらにサブセットを小さくするこ とが必要と考えられる.本実験で検証された条件におい ては,200N以上の負荷を受けたときの変位量において, よい精度で計測可能であることが分かった.

表2に、切り欠き先端部におけるDICで計測された 変位とレーザ変位計で計測された変位の絶対誤差を必要 マーカー率、キャリブレーション画像枚数で整理したも のを示す. 誤差の総和は、試験荷重毎の絶対誤差を総和 したものであり、最も大きい誤差の総和は、必要マー カー率70%、キャリブレーション画像10枚としたとき で、0.7916 であった. なお、必要マーカー率が同じで あるとき、各必要マーカー率において、誤差に一貫性が ないことから、キャリブレーション画像の枚数の影響は ないと考えられる. 誤差の平均値は、誤差の総和を測定 回数で除したものである. 必要マーカー率が 50%、 70%、90%のときにおいては、キャリブレーション画 像枚数に係わらず、誤差の総和が 0.7 から 0.8 程度、誤 差の平均が 0.15 から 0.17 程度であり、大きな差はない.

表 2 必要マーカー率,キャリブレーション画像枚数により 生じる誤差の傾向

必要マーカー率 50%							
キャリブレーション 画像枚数	5	10	15	20	25		
誤差の総和	0.7911	0.7731	0.7579	0.7430	0.7803	全平均	
誤差の平均	0.0168	0.0164	0.0161	0.0158	0.0166	0.0163	
必要マーカー率 70%							
キャリブレーション 画像枚数	5	10	15	20	25		
誤差の総和	0.7901	0.7916	0.7541	0.7232	0.6952	全平均	
誤差の平均	0.0168	0.0168	0.0160	0.0154	0.0148	0.0160	
必要マーカー率 90%							
キャリブレーション 画像枚数	5	10	15	20	25		
誤差の総和	0.7422	0.7754	0.6863	0.7850	0.7745	全平均	
誤差の平均	0.0158	0.0165	0.0146	0.0167	0.0165	0.0160	
必要マーカー率 100%							
						N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	
キャリブレーション 画像枚数	5	10	15	20	25		
キャリブレーション 画像枚数 誤差の総和	5 0.5667	10 0.7304	15 0.6465	20 0.7129	25 0.6714	全平均	
キャリブレーション 画像枚数 誤差の総和 誤差の平均	5 0.5667 0.0121	10 0.7304 0.0155	15 0.6465 0.0138	20 0.7129 0.0153	25 0.6714 0.0143	<b>全平均</b> 0.0142	

一方,必要マーカー率が100%のときにおいては、キャ リブレーション画像枚数に係わらず、誤差の総和が 0.55 から 0.73、誤差の平均が0.12 から0.15 程度であ り、他の必要マーカー率よりも誤差が15%ほど小さく なった.以上のことから、DIC による変位の測定にお いては、キャリブレーション画像の枚数よりも、必要 マーカー率を100%とするほうが高い測定精度を得られ ると考えられる.一方で、200 N 以上の負荷においては、 キャリブレーション枚数および必要マーカー率に係わら ず、DIC により測定された変位とレーザ変位計により 測定された変位はよく一致した.このことから、DIC による変位の計測においては、必要マーカー率を100% にして計測を行うよりも、変形量に対して適切なランダ ムパターンのサイズおよびサブセットサイズを設定する ことが重要と考えられる.

## 3.2 ランダムパターンおよびサブセットサイズの影響

切欠きを有する3点曲げ試験の結果から、DICによる 変位量の計測においては、変形量に対して、適切なラン ダムパターンのサイズやサブセットサイズがあると推定 された. そこで,図 10 に示すように,2 種類のランダ ムパターンが形成された円孔を有する試験片に荷重を負 荷し、DIC による変位の計測結果に及ぼす影響を調査 した. ランダムパターンは、図中の試験片左側が黒色ス プレー,右側が油性ペンにより形成されている.黒色ス プレーによりランダムパターンが形成されている面(以 下, スプレードット面)のドットサイズは約 0.05 mm, 油性ペンによりランダムパターンが形成されている面 (以下,ペンドット面)のドットサイズは約1.4 mm であ る. 試験片における DIC 計測面の裏側には、図中に示 すように、円孔端部から5mm離れた位置にひずみゲー ジが貼付されている. DIC による変位の計測は、サブ セットサイズが  $13 \times 13$  pixel,  $17 \times 17$  pixel,  $21 \times 21$ pixel, 25×25 pixel, 29×29 pixel の5 種類で行われ, それらの条件から得られた変位分布を比較する. 図 11



図 10 2 種類のランダムパターンが形成された試験片



(a) 13×13 pixel

(b) 21×21 pixel



(c) 29×29 pixel
 図 11 サブセットサイズの表示
 (左側:スプレードット,右側:ペンドット)

に、代表例として 13×13 pixel, 21×21 pixel, 29×29 pixel のサブセットサイズを示す.サブセットサイズが 13×13 pixel の場合,一部のサブセット内はペンドット のみで覆われており、多くのサブセットはペンドットよ りも小さい.一方、サブセットサイズが 21×21 pixel 以 上の場合、サブセット内がペンドットのみで覆われてい ることはほとんどない.

試験片には、50 kNの荷重を負荷し、DICにより変位 分布を計測し、サブセットサイズの影響を調査した.図 12 に、代表例としてサブセットサイズが 13×13 pixel、 21×21 pixel、29×29 pixel としたときに計測された荷 重方向の変位分布を示す.スプレードット面においては、 サブセットサイズにかかわらず変位の計測が可能であっ たが、ペンドット面においては、サブセットサイズが 13×13 pixel では、変位が計測されなかった.一方で、 サブセットサイズ 21×21 pixel 以上では、変位が計測さ れたことから、ドットサイズに対して適切なサブセット サイズがあるといえる.





(a) 13×13 pixel

(b) 21×21 pixel



(c) 29×29 pixel
 図 12 変位分布の測定結果
 (左側:スプレードット,右側:ペンドット)



図 13 DIC におけるひずみ計測位置

次に、ランダムパターンが形成されている面の裏側に 貼付しているひずみゲージにより検出されたひずみ量と, DIC により計測されたひずみ量を比較した. 図 13 にラ ンダムパターンが形成されている面における, ひずみ計 測箇所として領域 A, Bを示す. 領域 A, Bは, 貼付した ひずみゲージと同じ大きさである. DIC によるひずみ 量の計測においては、サブセットサイズは両ランダムパ ターンにおいて変位分布が計測可能となる 21×21 pixel とした. 試験荷重は, 50 kN まで5 kN ずつ負荷し, 50 kN 到達後は5 kN ずつ, 5 kN まで除荷した. ひずみ量 は荷重が5kN変化するごとに計測した.図14に領域 A, B における荷重方向のひずみ量の挙動を示す. 縦軸 はひずみ量、横軸は荷重である.スプレードット面のひ ずみ量は、荷重の増加に比例して緩やかに上昇している. 一方,ペンドット面で計測されるひずみ量は,全体とし ては荷重の増加に伴い上昇しているが、スプレードット 面で計測されるひずみ量の挙動よりも変動が大きく,実



図 14 DIC により計測された領域 A, B の挙動

表3 50 kN 負荷時のひずみ量の差

	ひずみ, μS	誤差,%
ひずみゲージ	0.845	-
領域A	0.869	2.8
領域B	0.956	13.1

際の挙動と一致していないものと推察される.次に,表 3 に荷重 50 kN が負荷されたときの,ひずみゲージから 得られたひずみ量と,DIC により計測された領域 A,B における荷重方向のひずみ量を示す.ひずみゲージによ り得られたひずみ量に対して,領域Aで計測されたひず み量は非常によく一致し,誤差は3%以下であった.

以上のことから、DIC による変位量およびひずみ量 の計測においては、測定対象物の変形量に対して、適切 なランダムパターンのサイズやサブセットサイズがあり, これらは測定精度に影響を及ぼすことが分かった.なお, 測定範囲に対してランダムパターンが小さすぎる場合 (例えば、撮影装置の画素数よりも小さくなってしまう 場合), ランダムパターンの検出が困難となる傾向にあ る. また, 焦点に対する影響が敏感になり, 奥行方向に 対する変形の測定が困難となる.一般に、サブセットサ イズが大きくなるほど、変位算出精度は高くなる一方で、 サブセット内の空間分解能は低下する<sup>8)</sup>. 測定対象物の 全体の変位計測する場合や、局所的な箇所を計測する場 合で、サブセットサイズやランダムパターンの大きさを 変える必要がある。さらには、前述したように撮影装置 が有する画素数の影響を受けることから、測定対象部位 の形状や使用する撮影装置の画素数なども考慮してラン ダムパターンのサイズやサブセットサイズを決定する必 要がある。

# DIC による変位測定と有限要素解析への援用 4.1 脚立への適用

DIC による変位測定においては、測定対象物の変形 量に対して適切な撮影条件を設定することができれば、 精度良く測定できることが確認された.したがって、 DIC によって得られた測定対象物の変位量を、FE 解析 に援用することで、妥当性を有する応力状態を計算でき ると考えられる.そこで、複雑な形状である実構造物を



図 15 DIC における変位測定箇所のランダムパターン



図 16 脚立使用時において発生する変位の測定

対象に、実構造物が使用されている状態で DIC による 変位の計測を行い,得られた変位分布を FE 解析に援用 することで,実構造物に発生する応力を評価した.図 15 に簡易的な実構造として、本実験で使用する脚立を 示す. DIC による撮影箇所は、3段目の踏ざんと支柱、 およびそれらの接合部である. 撮影箇所のランダムパ ターンは黒色スプレーにより塗布されている.サブセッ トサイズは 21×21 pixel,キャリブレーション画像の撮 影枚数は10枚とした.図16に、実験の様子を示す.作 業者が脚立を使用した際の状況を想定しており、2 台の CCD カメラによって 3 段目の踏ざんと支柱の近傍を撮 影し、DIC により変位を測定する. 作業者の体重は約 600 N であるが、左足は2段目の踏ざんに、右足は3段 目の踏ざんにあることから、3 段目の踏ざんに作用する 正確な荷重は不明である. DIC により測定された Y 方 向の変位分布を図 17 に示す. 踏ざんは最大で、約 0.8 mm変位しており,踏ざんおよび支柱ともに変位分布が 得られた.得られた変位分布と一致するように,FE 解 析において境界条件を設定し、応力解析を実施した.解 析コードは ABAQUS 6.14 である. 要素はシェル要素





(a) カメラA側
 (b) カメラB側
 図 17 DICにより計測された脚立の変位分布



変位分布(b) 応力図 18 FE 解析結果

(SR4)である.脚立の材料はアルミニウムであるが,応 カ・ひずみ関係が不明なことから,縦弾性率を70 GPaと 仮定した.したがって,弾性解析となる.図18にFE 解析結果を示す.図18(a)に示すように,当然のことな がら,FE 解析により得られた変位分布は,DICで得ら れた変位分布とよく一致している.次に,図18(b)に FE 解析により得られたY方向の応力分布を示す.当然 のことながら,踏ざんには曲げ応力が発生している.ま た,支柱と踏ざんはリベットにより接合されており,支 柱側に応力集中が発生していることが確認できる.以上 のように,DICにより脚立に生じる変位量を測定し, 得られた変位量を境界条件としてFE 解析に援用するこ とで,実際の変形を考慮した応力解析,ひいては,妥当 性のある脚立の応力評価を行えることが確認できた.

### 4.2 天井クレーンへの適用

次に、大型構造物を対象として、天井クレーンに発生 する応力の評価を、DIC および FE 解析を利用して行っ た.図 19 に、本実験で使用した天井クレーンを示す. 天井クレーンは、つり上げ荷重 2.8 tonf である.DIC に よる変位の計測箇所は走行レールの端部とした.試験は 図 19 に示したように、900 kg の荷をつり上げ(試験 A)、 その後、図中左方向へ荷を走行させる(試験 B).図 20 に、 天井クレーンにおける DIC による測定箇所の写真を示 す.測定箇所のランダムパターンは、水性塗料を含ませ た水溶液を霧吹きによって塗布されている.

図 21 は、試験 B において、計測箇所に吊り荷が最も 近づいたときの DIC により計測された鉛直方向の変位 分布である.測定された範囲において、0.7 mm から 0.9 mm の変位が測定された.図 22 は、図 21 中におけ



図 19 測定対象とした天井クレーン



図 20 天井クレーンにおける測定領域



図 21 鉛直方向の変位分布



図 22 試験 A および試験 B における各測定点の鉛直 方向の変位量

る4箇所の変位量の変化を表したものである. 試験Aに おいて、吊り荷による荷重の増加に伴い、すべての計測 点において変位量が増加していることが確認できる. 最 も変位量が小さいのはボルトC部であった. 計測された 範囲における最大の変位量は約 0.9 mm であり、走行 レールと走行レールの支持プレートとの溶接端部で発生 した.

**3.2** と同様に, DIC により得られた変位分布が FE 解 析結果一致するように, FE 解析において境界条件を設 定し,応力解析を行った.FE モデルは簡易的に作成し ており、走行レールの支持プレートおよび走行レールの 要素は、それぞれシェル要素(SR4)、ソリッド要素 (C3D4)とした. 天井クレーンに使用されている材料は 鉄鋼材料であるが、当該材料の応力-ひずみ関係が不明 なことから、縦弾性係数を 200 GPa と仮定した. した がって、応力解析は弾性解析で計算される.図23にFE 解析結果として、Mises 応力の分布を示す. 最も応力が 高い箇所は Bolt B 近傍であった. 簡易モデルによる評 価ではあるが、実際にクレーンを使用した際に生じる変 位分布を利用して応力解析を行うことによって、妥当性 のある応力分布の取得や危険部位の推定ができる.3次 元要素のみで FE モデルの作成を行うことにより、より 詳細な応力分布や内部応力が得られると推察できる.以 上のように、大型の構造物に対しても DIC による撮影 条件が整えば、大型構造物の一部分の変形を非接触で測 定することが可能である. 同様の手法を用いれば、大型 構造物の全体の変形から, FE 解析に援用することで, 実際の変形を考慮した応力解析が行えると推察できる.

### 5. おわりに

本稿では、実荷重を受ける実構造物を対象に、デジタ ル画像相関法を利用した実験力学により得られた変位分 布を、FE 解析に援用し、妥当性のある応力分布を取得 する方法を示した.以下に得られた成果を示す.

- DIC を利用した変位およびひずみの測定においては、測定物の変形量に対して、適切なランダムパターンのサイズおよびサブセットサイズがあり、これらは測定精度に影響を及ぼすことが分かった。
- 2) 作業者が脚立を使用した際に生じる脚立の変位量を DICにより測定した.さらに得られた変位量を境界 条件として FE 解析に援用することで、実際の変形 を考慮した応力解析、ひいては、妥当性のある脚立 の応力評価を行えることが確認できた.
- 3) 天井クレーンの稼働を実験力学により再現し、天井 クレーンの走行レール端部に生じる変位量を DIC により測定した.FE 解析による応力解析において は、簡易モデルを使用した検討ではあるが、実際に クレーンを使用した際に生じる変位分布を利用して 応力解析を行うことによって、妥当性のある応力分 布の取得や危険部位の推定ができた.
- 4) 構造物の大きさによらず、DICにより変位量の測定 が行える環境であれば、実荷重を受ける構造物全体



図 23 測定領域の応力分布

の変形から構造物の一部分の変形を非接触で測定す ることが可能であり,FE 解析に援用することで, 実際の変形を考慮した応力解析が行えることが確認 できた.

以上のように、DIC を利用した FE 解析を行うことに よって、妥当性のある境界条件をもとに計算された応力 分布を得ることができ、ひいては、DIC を利用した FE 解析は従来から多く行われてきた荷重入力のみの数値解 析に比べて高度化が図れたといえる.一方で、構造物に 対する DIC の活用においては、大型構造物として橋梁 を対象としたもの 11)や, 溶接構造物の溶接部からの疲 労き裂の発生評価 14)などがある. 今後は, 各種構造物 を対象に、DIC をはじめとする実験力学により得られ た変位分布、および得られた変位分布を境界条件として 援用した FE 解析を実施することで、き裂の発生やき裂 の進展など、破壊に至る直前の変形状態および応力状態 の取得方法について検討していく.本稿で述べた方法は 非接触にて構造物の変形を, FE 解析を活用することで 構造物の応力分布を取得できることから、供用中の構造 物の変位分布や応力分布を得ることができ、応力集中部 の特定やき裂発生箇所の推定および特定などが可能とな る.これらは、構造物の供用中の破壊を防止することに 寄与できる.加えて、ある構造物が災害を起こした場合 において,同種の構造物を利用して災害発生前の稼働状 況を再現し、本稿で述べた DIC と FE 解析を活用する ことで、災害発生箇所の推定や原因究明に寄与すること が可能と推定される、さらには、設計の見直しや、同種 の構造物の点検につながり、災害の防止に寄与できると 考えられる.

### 辞

謝

本稿で記載されている実験力学の実施においては、東 京電機大学大学院 大口浩平 君にご協力を賜りました。 ここに記して謝意を表します。

## 参考文献

 シールドトンネル施工技術安全向上協議会報告書 3.5 事故発生時のシミュレーション解析(2014)国土交通省 「技術調査関係」. https://www.mlit.go.jp/tec/sekisan/sekou/pdf/2603houk okusyo0305.pdf (2020 年 7 月 1 日 URL 確認)

- 鉄道重大インシデント調査報告書(2019)運輸安全委員 会,RI2019-1. https://www.mlit.go.jp/jtsb/railway/rep-inci/RI2019-1-1.pdf (2020 年 7 月 1 日 URL 確認)
- 阪上隆英(2003) 赤外線サーモグラフィによる熱弾性応力 測定. 溶接学会誌, Vol. 72, No. 6, pp. 511-515.
- 本田尚,佐々木哲也,大塚輝人,橘内良雄(2001)赤外線 応力測定における測定精度に及ぼす熱伝導の影響.日本 機械学会論文集(A 編), Vol. 67, No. 659, pp. 1248-1254.
- 5) 梅崎栄作(2013) 光弾性法による応力分布測定技術の現状 と展望. 精密工学会誌, Vol. 79, No. 7, pp. 607-611.
- 柴田蔵六 (1966) 光弾性による胴締の締付応力の測定.
  ばね論文集, Vol. 1966, No. 11, pp. 65-68.
- 阪上隆英(2001)赤外線サーモグラフィによる熱弾性応力 測定の最近の進歩.実験力学, Vol. 1, No. 3, pp. 120-126.
- 有川秀一,村田学,吉田陸,米山聡,藤本慶久,大本洋平
  (2016) 画像相関法の測定精度に対するサブセットサイズ とゲージ長の影響.実験力学,Vol. 16, No. 2, pp. 162-167.
- 9) 出水享,松田浩,戸次翔,森崎雅俊,内野正和,伊藤幸広, 森田千尋(2012) デジタル画像相関法のひずみ計測向上に 関する基礎的研究.土木学会論文集 A2(応用力学), Vol. 68, No. 2, pp. I\_683·I\_690.
- 柴原正和,河村恵里,生島一樹,伊藤真介,望月正人, 正岡孝治(2010) ステレオ画像法に基づく三次元溶接変形 計測法の開発.溶接学会論文集, Vol. 28, No. 2, pp. 108-115.
- DIC (デジタル画像相関法)の基礎と応用 講習会教材 (2019), (一社)日本機械学会, No.19-49, pp. 1-14.
- 12) DANTEC DYNAMICS, Error Estimations of 3D Digital Image Correlation Measurements, Technical Note, T-Q-400-Accuracy-3DCORR-003-EN.
- 13) DANTEC DYNAMICS, Measurement Principles of DIC

https://www.dantecdynamics.com/solutionsapplications/solutions/stress-strain-espi-dic/digitalimage-correlation-dic/measurement-principles-of-dic/ (2020 年 7 月 1 日 URL 確認).

 14) 大口浩平,山口篤志,山際謙太,佐々木哲也,辻裕一
 (2019) デジタル画像相関法による溶接継手の疲労発生寿命の推定.第52回安全工学研究発表会講演予稿集, pp.115-118.